

20160609 近畿第 85 号

平成 28 年 7 月 7 日

株式会社OKファイバーテクノロジー

代表取締役 岡 潔 殿

近畿経済産業局長 関 総一郎



中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第4条第1項の規定に基づく
特定研究開発等計画の認定について

2016年6月8日付けをもって申請のあった特定研究開発等計画「配管内アクセスによるレーザー
溶接システムの開発」については、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第4条第
1項の規定に基づき認定する。

特定研究開発等計画認定番号 近畿 1607028